(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年8月2日 (02.08.2001)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 01/55481 A1

C23C 26/00

Akihiro) [JP/JP]. 毛呂俊夫 (MORO, Toshio) [JP/JP]; 〒 100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱

電機株式会社内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/00303

(22) 国際出願日:

2000年1月24日(24.01.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について):三

菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都千代田区丸の内

二丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 後藤昭弘 (GOTO,

(74) 代理人: 弁理士 宮田金雄, 外(MIYATA, Kaneo et al.); 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(81) 指定国 (国内): CH, CN, DE, JP, US.

三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).

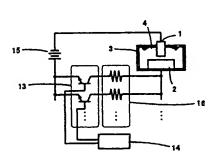
添付公開書類:

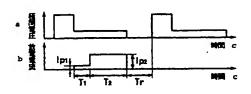
国際調査報告書

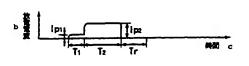
2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POWER SUPPLY FOR DISCHARGE SURFACE TREATMENT AND DISCHARGE SURFACE TREATMENT **METHOD**

(54) 発明の名称: 放電表面処理用電源装置及び放電表面処理方法







A...ELECTRODE-TO-ELECTRODE VOLTAGE

b...DISCHARGE CURRENT

C...TIME

(57) Abstract: A first pulse width T1 and a first peak value lp1 are determined so that the current density between an electrode (1) and a work (2) is in such a predetermined range that the release of an electrode material is controlled. During the first pulse width T1, after the diameter of the discharge arc column (10) reaches a sufficient value, the discharge current is increased to a second peak value Ip2 so that a predetermined amount of hard coating material is supplied by the release of the electrode material according to predetermined processing conditions during a second pulse width T2. Then a discharge is caused between the electrodes to efficiently form a hard coating (17) on the work (2). Thus the surface treatment cost is lowered and a dense hard coating (17) is formed on a work (2).

(57) 要約:

放電電流の第1のパルス幅T1及び第1のピーク値Ip1を電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の電極(1)と被加工物(2)との極間の電流密度になるように設定し、第1のパルス幅T1の区間において、放電アーク柱(10)の径が十分に大きくなった状態で、第2のパルス幅T2において、電極材料の放出による硬質被膜材料の供給量が所期の加工条件に応じて予め設定した値となるように、放電電流を第2のピーク値Ip2まで大きくさせ、前記極間に放電を発生させ、被加工物(2)に対して効率的に硬質被膜(17)の形成を行う。表面処理コストを低減することができると共に緻密な硬質被膜(17)を被加工物(2)に形成することができる。

明 細 書

放電表面処理用電源装置及び放電表面処理方法

5 技術分野

この発明は、放電表面処理用電極と被加工物との極間に放電を発生させ、そのエネルギにより、被加工物表面に電極材料からなる硬質被膜又は電極材料が放電エネルギにより反応した物質からなる硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる、放電表面処理用電源装置及び放電表面処理方法の改良に関するものである。

背景技術

10

15

20

25

従来、被加工物表面に硬質被膜を形成して、耐食性、耐磨耗性を付与する技術としては、例えば、日本国特開平5-148615号公報に開示された放電表面処理方法がある。この技術は、WC(炭化タングステン)粉末とCo(コバルト)粉末を混合して圧縮成形してなる放電表面処理用電極である圧粉体電極を使用して1次加工(堆積加工)を行い、次に銅電極等の比較的電極消耗の少ない電極に交換して2次加工(再溶融加工)を行う、2つの工程からなる金属材料の放電表面処理方法である。この方法は、鋼材に対しては強固な密着力を持った硬質被膜を形成できるが、超硬合金のような焼結材料に対しては強固な密着力を持った硬質被膜を形成することは困難である。

しかし、我々の研究によると、Ti (チタン)等の硬質炭化物を形成する材料を放電表面処理用電極として、被加工物である金属材料との間に放電を発生させると、再溶融の過程なしに強固な硬質被膜を被加工物である金属表面に形成できることがわかっている。これは、放電により

15

20

消耗した電極材料と加工液の構成成分であるC(炭素)が反応してTiC(炭化チタン)が生成することによるものである。また、TiH2(水素化チタン)等の金属水素化物からなる放電表面処理用電極である圧粉体電極により、被加工物である金属材料との間に放電を発生させると、Ti等の材料を使用する場合よりも、迅速にかつ密着性が高い硬質被膜を形成できることがわかっている。さらに、TiH2等の水素化物に他の金属やセラミックスを混合した放電表面処理用電極である圧粉体電極により、被加工物である金属材料との間に放電を発生させると、硬度、

耐磨耗性等様々な性質をもった硬質被膜を素早く形成することができる 10 ことがわっている。

このような方法については、例えば、日本国特開平9-192937 号公報に開示されており、第4図はこのような放電表面処理に用いる装置の例を示す構成図である。図において、1はTiH2粉末を圧縮成形してなる放電表面処理用電極である圧粉体電極、2は被加工物、3は加工槽、4は加工液、5は圧粉体電極1と被加工物2に印加する電圧及び電流のスイッチングを行うスイッチング素子、6はスイッチング素子5のオン・オフを制御する制御手段、7は電源、8は抵抗器、9は形成された硬質被膜である。このような構成により、圧粉体電極1と被加工物2との間に放電を発生させ、その放電エネルギにより、鉄鋼、超硬合金等からなる被加工物2の表面に硬質被膜9を形成することができる。スイッチング素子5、制御回路6、電源7及び抵抗器8が、放電表面処理における放電電流パルス波形等を決定する放電表面処理用電源装置に相当している。

このような従来の放電表面処理用電源装置は、矩形波状の放電電流パ 25 ルスを基本としており、第5図に示すように、放電電流のピーク値Ip 及びパルス幅Tを変更することにより、被加工物に形成される硬質被膜

10

15

20

の膜厚等を調整するものである。

第6図は、電極材料の被加工物への付着についての説明図であり、第 7 図は、放電開始からの時間経過による電流密度及び放電アーク柱の径 の変化を示す図である。第6図において、1は放電表面処理用電極、2 は被加工物、10は放電アーク柱、11は急加熱され気化爆発し放出さ れた電極成分、12は被加工物2に付着した電極成分である。放電が発 生した直後においては、第6図の(a)及び第7図に示すように、放電 アーク柱10の径は小さく、電流密度が極めて高い。また、放電表面処 理用電極は、除去加工を行う通常の放電加工用電極と異なり、表面処理 作業の生産性向上のため熱伝導及び機械的強度を故意に低下させている。 従って、第6図の(a)に示すように、電流密度が高い状態では放電表 面処理用電極1の放電アーク柱10付近の部分が急加熱され、放電表面 処理用電極1の一部を気化爆発により周囲(加工液中)に飛散させるこ とになる。ここで、急加熱され気化爆発し放出された電極成分11は加 工液により急冷され、被加工物2の硬質被膜とはならない。一方、電流 密度が適切な状態では、第6図の(b)に示すように、放電アーク柱1 0の径が広がっているため、放電表面処理用電極1の広い範囲が加熱さ れ、被加工物2に付着した電極成分12の量が多くなる。

このように、従来の放電表面処理用電源装置による矩形波状の放電電流パルス波形(例えば第5図)では、表面処理の生産性向上のために放電電流パルスのピーク値Ipを上げても、特に放電直後において、電極材料が被加工物側へ付着する割合が小さい。従って、電極材料が被加工物へ付着する割合は重量比で10%から50%程度であり、電極材料の無駄が多いために表面処理コストが上昇するという問題点がある。

25 放電表面処理方法は、電極材料が放電の熱により放出され、その一部 が被加工物表面に硬質被膜となって溶融付着するというものである。従

10

15

20

25

って、放電エネルギには、電極材料を放出するという働きと、放出され た材料と被加工物を溶融させるという働きがある。第8図は、被加工物 である鋼材に1発の放電電流パルスにより放電表面処理を行った場合の 被加工物表面の写真であり、第8図の(a)は電極材料の放出量が多す ぎる場合、第8図の(b)は電極材料の放出量が少なすぎる場合を示し ている。電極材料の放出量が多すぎる場合(第8図の(a))には、放 電エネルギにより放出された電極材料の溶融が不足し、被加工物に緻密 な硬質被膜を形成することができない。また、電極材料の放出量が少な すぎる場合(第8図の(b))には、被加工物が過度に溶融され、硬質 被膜の付着以上に被加工物を除去加工してしまう。従来の放電表面処理 用電源装置による矩形波状の放電電流パルス波形(例えば第5図)では、 1発の放電において、1つの矩形波状の放電電流パルスにより電極材料 の放出並びに電極材料及び被加工物の溶融を同時に行うため、電極材料 の適切な供給量を確保することが困難であり、電極材料の供給不足によ る被加工物の除去加工及び電極材料の供給過多による硬質被膜の溶融不 足が生じるという問題点があった。

発明の開示

この発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、 表面処理コストを低減することができると共に被加工物に緻密な硬質被 膜を形成することができる、放電表面処理用電源装置及び放電表面処理 方法を得ることを目的とする。

この発明に係る放電表面処理用電源装置は、放電表面処理用電極と被加工物との極間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電源装置において、放電電流パルスを、第1のパルス幅T1(第1のピーク値

10

15

Ip1)、第2のパルス幅T2(第2のピーク値Ip2)、…、第nのパルス幅Tn(第nのピーク値Ipn)(nは2以上の整数)の区間に分割し、第1のパルス幅T1及び第1のピーク値Ip1を電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の前記極間の電流密度になるように設定し、

5

第kのパルス幅Tk及び第kのピーク値 I p k ($2 \le k \le n$, k は整数) を前記電極材料の放出による硬質被膜材料の供給量が所期の加工条件に 応じて予め設定した値となるように設定する制御手段を備えるものである。

この発明に係る放電表面処理方法は、放電表面処理用電極と被加工物との極間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に 硬質被膜を形成する放電表面処理方法において、放電電流パルスを、第 1のパルス幅T1 (第1のピーク値Ip1)、第2のパルス幅T2 (第 2のピーク値Ip2)、…、第nのパルス幅Tn (第nのピーク値Ipn) (nは2以上の整数)の区間に分割し、第1のパルス幅T1及び第 1のピーク値Ip1を電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の前記極間の電流密度になるように設定し、第kのパルス幅Tk及び第kのピーク値Ipk(2≦k≦n、kは整数)を前記電極材料の放出による硬質 被膜材料の供給量が所期の加工条件に応じて予め設定した値となるように設定して、前記被加工物表面に硬質被膜を形成するものである。

20 この発明は、以上のように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。

この発明に係る放電表面処理用電源装置及び放電表面処理方法は、被加工物表面に電極材料を効率的に付着させることができるため、表面処理コストを低減することができる。

25 また、電極材料の適切な供給量を確保することができるため、被加工 物に緻密な硬質被膜を形成することができる。

25

図面の簡単な説明

第1図は、この発明の実施の形態に係る放電表面処理用電源装置の構成並びに極間電圧及び放電電流を示す図である。

5 第2図は、この発明の実施の形態に係る放電表面処理用電源装置を用いた放電表面処理による被加工物への硬質被膜形成の様子を示す説明図である。

第3図は、従来の放電表面処理用電源装置を用いて放電表面処理を行った場合とこの発明に係る放電表面処理用電源装置を用いて放電表面処理用電源装置を用いて放電表面処理を行った場合との電極消耗長さの比較を示す図である。

第4図は、放電表面処理に用いる装置の例を示す構成図である。

第5図は、従来の放電表面処理用電源装置における極間電圧及び放電 電流パルスを示す図である。

第6図は、電極材料の被加工物への付着についての説明図である。

15 第7図は、放電開始からの時間経過による電流密度及び放電アーク柱 の径の変化を示す図である。

第8図は、1発の放電電流パルスにより鋼材に放電表面処理を行った 場合の被加工物表面の写真である。

20 発明を実施するための最良の形態

第1図は、この発明の実施の形態に係る放電表面処理用電源装置を示したものであり、第1図の(a)は構成図、第1図の(b)は極間電圧及び放電電流、第1図の(c)は放電電流の別の例を示している。第1図において、1は放電表面処理用電極、2は被加工物、3は加工槽、4は加工液、13はスイッチング素子群、14はスイッチング素子群13のオン・オフ等を制御する制御手段、15は電源、16は抵抗器群、T

10

15

20

25

1は第1のパルス幅、T2は第2のパルス幅、Trは休止時間、Ip1は第1のピーク値、Ip2は第2のピーク値である。スイッチング素子群13、制御手段14、電源15及び抵抗器群16が、放電表面処理における放電電流パルス波形等を決定する放電表面処理用電源装置に相当している。

次に、動作について説明する。放電表面処理用電極1と被加工物2を 加工液4中において対向させ、図示しない駆動装置により所定の間隙を 保つ。放電電流のピーク値は、電源15の電源電圧及び抵抗器群16の 中でスイッチング素子群13のオンしているスイッチング素子に直列に 連結されたものの抵抗値の関数となる。制御手段14により抵抗器群1 6の中の抵抗値の大きい抵抗に直列に連結されたスイッチング素子群1 3のスイッチング素子をオンすることにより、放電表面処理用電極1と 被加工物2との間に電圧が印加され、所定時間が経過した後、放電が発 生する(第1のピーク値 I p 1)。放電の発生を検出し、第1のパルス 幅T1が経過した後に、制御手段14により、前記のオンにしたスイッ チング素子をオフにし、抵抗器群16の中の抵抗値の小さい抵抗に直列 に連結されたスイッチング素子群13のスイッチング素子をオンするこ とにより放電電流を増加させる(第2のピーク値 I p 2)。その後第2 のパルス幅T2が経過した後、制御手段14によりスイッチング素子群 13のスイッチング素子を全てオフする。さらに、休止時間Tェが経過 した後、再び制御手段14によりスイッチング素子群13のスイッチン グ素子を選択的にオンする。以上の動作を繰り返すことにより、放電表 面処理を行うものである。このように、放電電流のピーク値の制御は、 制御手段14により、スイッチング素子群13のスイッチング素子を選 択的にオン・オフすることにより行うことができる。

放電電流パルスは第1図の(b)のように階段状であってもよいし、

第1図の(c)のようにスロープ状であってもよい。放電電流パルスのスロープ状の増加は、放電表面処理用電源装置の電源回路に直列にインダクタンスを挿入する方法等により行うことができる。

第2図は、この発明の実施の形態に係る放電表面処理用電源装置を用 いた放電表面処理による被加工物への硬質被膜形成の様子を示す説明図 5 であり、図において、1は電極、2は被加工物、10は放電アーク柱、 17はこの発明に係る方法により被加工物2に形成された硬質被膜であ る。また、第2図の(a)は第1図の(b)又は(c)の第1のパルス 幅T1の最初の部分に相当し、第2図の(b)は第1図の(b)又は(c) の第1のパルス幅T1の最後の部分に相当し、第2図の(c)は第1図 10 の(b)又は(c)の第2のパルス幅T2の部分に相当するものである。 第1図の(b)又は(c)において、第1のパルス幅T1及び第1の ピーク値 I p 1 を電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の電流密度に なるように設定し(第2図の(a))、第1のパルス幅T1の区間にお いて、放電アーク柱10の径を十分に大きくさせる(第2図の(b))。 15 次に、このように放電アーク柱10の径が大きくなった状態で、第2の パルス幅T2において、電極材料の放出による硬質被膜材料の供給量が 所期の加工条件に応じて予め設定した値となるように、制御手段14に よりスイッチング素子群13等を制御し、放電電流を所定の第2のピー ク値Ip2まで大きくすることにより、被加工物2に対して効率的に硬 20 質被膜17の形成を行う(第2図の(c))。

電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の極間の電流密度となる第1のパルス幅T1及び第1のピーク値Ip1及び被加工物への硬質被膜材料の供給量が所期の量となる第2のパルス幅T2及び第2のピーク値Ip2の設定値については、予め実験により求めておき、所期の加工速度、硬質被膜の面性状及び電極消耗等の加工条件に応じて設定することがで

10

15

20

きる。例えば、放電表面処理用電極の材料及びその構成成分比並びに硬さ等の電極のパラメータ、被加工物の材料等のパラメータ、第1のパルス幅T1、第2のパルス幅T2、第1のピーク値Ip1及び第2のピーク値Ip2の放電電流のパルス幅及びピーク値のパラメータを変化させた場合の放電表面処理用電極の消耗量、被加工物に形成される硬質被膜の面性状及び表面処理作業の生産性等のデータを予め実験により収集しておき、これらのデータを用いて、所期の加工速度、硬質被膜の面性状及び電極消耗等の加工条件に応じて、電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の極間の電流密度となる第1のパルス幅T1及び第1のピーク値Ip1及び被加工物への硬質被膜材料の供給量が所期の量となる第2のパルス幅T2及び第2のピーク値Ip2を設定すればよい。

第3図は、従来の放電表面処理用電源装置を用いて放電表面処理を行った場合とこの発明に係る放電表面処理用電源装置を用いて放電表面処理を行った場合との電極消耗長さの比較を、被加工物に形成される硬質被膜厚さを同一にする条件で行ったものである。この場合における従来の放電表面処理用電源装置による放電電流パルスは、ピーク値Ipが8A、パルス幅Tが8μsの矩形波、この発明に係る放電表面処理用電源装置による放電電流パルスは、第1のパルス幅T1が8μs、第1のピーク値Ip1が2A、第2のパルス幅T2が8μs、第2のピーク値Ip2が8Aである。第3図において、電極消耗長さは、従来の放電電流パルスでは約500μm、この発明に係る放電電流パルスでは約200μmであり、この発明に係る放電電流パルスでは約200μmであり、この発明に係る放電電流パルスでは約200

以上のように、この発明に係る放電表面処理用電源装置を用いた放電 25 表面処理によれば、被加工物表面に電極材料を効率的に付着させること ができるため、表面処理コストを低減することができる。また、電極材 料の適切な供給量を確保することができるため、被加工物に緻密な硬質被膜を形成することができる。

以上の説明においては、放電電流のピーク値を2段階の階段状としたが、3段階以上としてもよい。また、パルス幅の各区間において、放電電流パルスの電流値は一定又はスロープ状でなく、所定の時間関数であってもよい。

産業上の利用可能性

以上のように、この発明に係る放電表面処理用電源装置及び放電表面 10 処理方法は、被加工物表面に硬質被膜を形成する表面処理関連産業に用 いられるのに適している。

15

5

20

20

25

請求の範囲

1. 放電表面処理用電極と被加工物との極間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電源装置において、

放電電流パルスを、第1のパルス幅T1 (第1のピーク値Ip1)、 第2のパルス幅T2 (第2のピーク値Ip2)、…、第nのパルス幅T n (第nのピーク値Ipn) (nは2以上の整数)の区間に分割し、

第1のパルス幅T1及び第1のピーク値 I p1を電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の前記極間の電流密度になるように設定し、第kのパルス幅T k 及び第kのピーク値 I p k (2 \leq k \leq n 、 k は整数)を前記電極材料の放出による硬質被膜材料の供給量が所期の加工条件に応じて予め設定した値となるように設定する制御手段を備えることを特徴とする放電表面処理用電源装置。

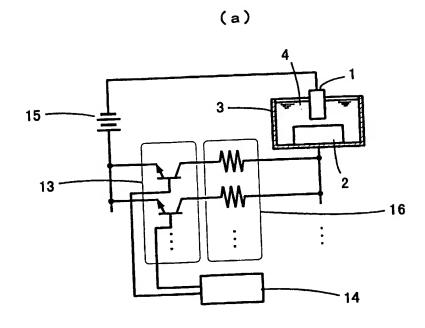
15 2. 放電表面処理用電極と被加工物との極間に放電を発生させ、その エネルギにより、前記被加工物表面に硬質被膜を形成する放電表面処理 方法において、

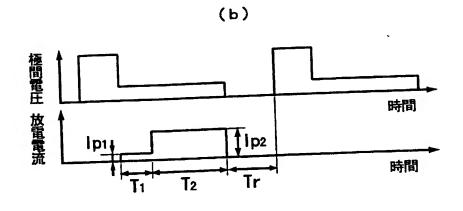
放電電流パルスを、第1のパルス幅T1(第1のピーク値Ip1)、第2のパルス幅T2(第2のピーク値Ip2)、…、第nのパルス幅Tn(第nのピーク値Ipn)(nは2以上の整数)の区間に分割し、

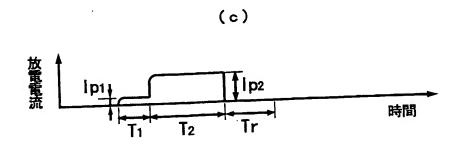
第1のパルス幅T1及び第1のピーク値Ip1を電極材料の放出を抑制する所定の範囲内の前記極間の電流密度になるように設定し、第kのパルス幅Tk及び第kのピーク値Ipk(2 $\leq k \leq n$ 、kは整数)を前記電極材料の放出による硬質被膜材料の供給量が所期の加工条件に応じて予め設定した値となるように設定して、前記被加工物表面に硬質被膜を形成することを特徴とする放電表面処理方法。

1/8

第1図



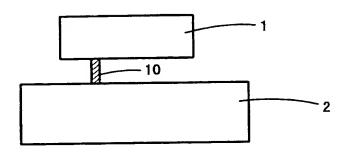




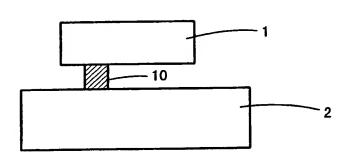
2/8

第2図

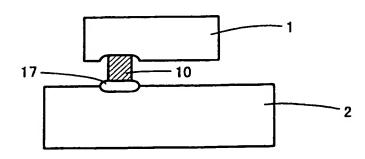
(a)



(b)



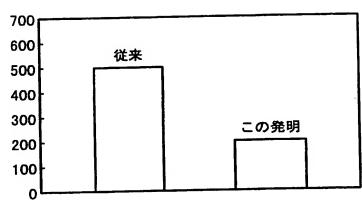
(c)



3/8

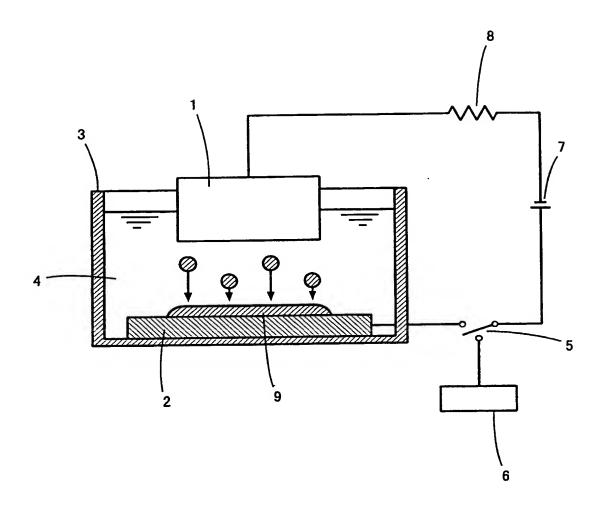
第3図





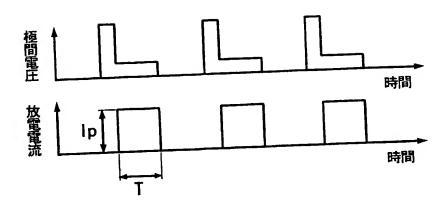
4/8

第4図



5/8

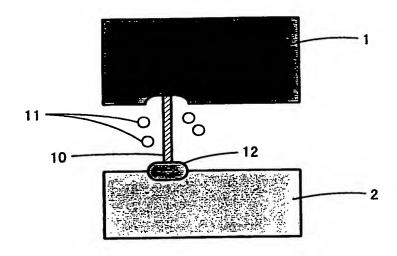
第5図



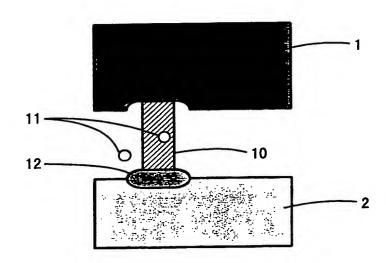
6/8

第6図

(a)

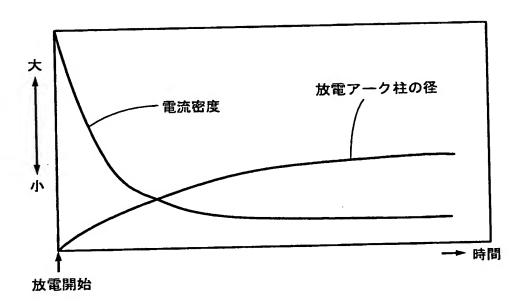


(b)



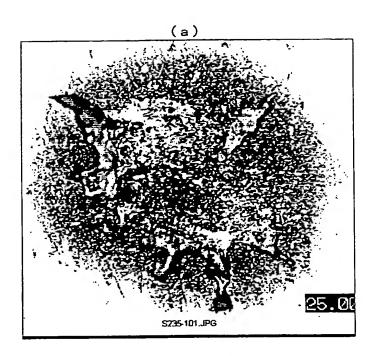
7/8

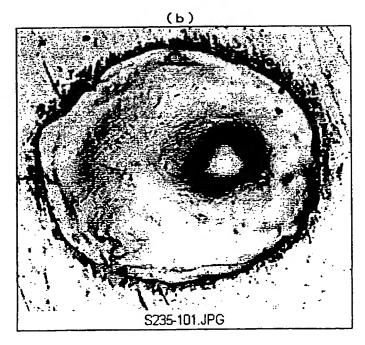
第7図



8/8

第8図





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/00303

	THE PARTY OF THE P				
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 C23C 26/00					
Int.C1 Case 20, 11					
The state of the s					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C23C 26/00					
Int.	21 (23) 26/00				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Torocky, Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999					
Titsuvo Shinan Kono 1920-1990 Totolla 929-1990					
KOKAI UICSUYO SIIIIMI VIII					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
Dicetionic data case of the control					
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
	Citation of document, with indication, where appr	opriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Category*	JP, 7-70761, A (Res. Dev Corp. C	of Japan.),	1,2		
A	14 March, 1995 (14.03.95) (Fam	ily: none)			
	14 March, 2370 (as				
1					
1					
1					
			1		
l					
			1		
1					
	·				
1					
1					
	listed in the continuation of Boy C	See patent family annex.			
ı —	ner documents are listed in the continuation of Box C.	weeth the instantian after the in	nternational filing date or		
* Spec	ial categories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not	iin, date and not in conflict Will	the application but cited to		
	dend to be of particular relevance	understand the principle or theory u	he claimed invention cannot be		
"E" earlie	er document but published on or after the international imag	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive			
"L" docu	ment which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken ale "Y" document of particular relevance; the	he claimed invention cambot be		
cited	to establish the publication date of another citation of other	considered to involve an inventive combined with one or more other s	sted when the document is		
"O" docu	iment referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combination being obvious to a per	son skilled in the all		
"P" docu	ns ament published prior to the international filing date but later	"&" document member of the same pate	ent family		
than the priority date claimed			search report		
		11 April, 2000 (11	04.00)		
03	April, 2000 (03.04.00)				
		Authorized officer			
I Name and mailing addicas of the 1970		Authorized officer			
Japanese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.			

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. C1' C23C 26/00				
B. 調査を行った分野				
開選を打つた取り収集者(国际で引力類(エエモ))				
Int. C17 C23C 26/00				
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
日本国実用新案公報 1926—1996年				
日本国公開実用新案公報 1971—1999年 日本国登録実用新案公報 1994—1999年				
日本国実用新案登録公報 1996-1999年				
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)				
国际開査(使用した電子)				
C. 関連すると認められる文献	関連する			
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると				
A JP, 7-70761, A (新技術 95 (14.03.95), (ファ	析事業団), 14.3月.19 1,2 アミリーなし)			
C欄の続きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって			
もの	て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理			
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために引用するもの			
│ 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以			
文献(理由を付す)	上の文献との、当業者にとって自明である組合せに			
│「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 │「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
国際調査を完了した日 03.04.00	国際調査報告の発送日			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4E 8520 鈴木正紀 甲ューー			
1 野便番号100-8915				
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3424			

THIS PAGE BLANK (USPTO)